

<<碳化硅宽带隙半导体技术>>

图书基本信息

书名：<<碳化硅宽带隙半导体技术>>

13位ISBN编号：9787030082435

10位ISBN编号：7030082435

出版时间：2000-1

出版时间：科学出版社

作者：郝跃等

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<碳化硅宽带隙半导体技术>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>